(11) 63-6078 (A)

(43) 12.1.1988 (19) JP

(21) Appl. No. 61-149412 (22) 27.6.1986

- (71) NIPPON ZEON CO LTD(1) (72) SHIGEHIRO KOMAI(4)
- (51) Int. Cl⁴. C09K3/10,B65D25/14,B65D85/84

PURPOSE: To prevent fine particles or foreign matter from getting mixed in a chemical during storage, thereby reducing the occurrence of a pinhole in a resist application process, by using a fluoropolymer as a member of the liquid-contact part of a container for a semiconductor chemical.

CONSTITUTION: A fluoropolymer is used as a member of the liquid-contact part of a container for a semiconductor chemical such as a photoresist, a resist developer or a resist fixing agent. This enables the storage of a semiconductor chemical for a long time stably in a state not different from that at the beginning when filled. Examples of the fluoropolymer include polyvinylidene difluoride and perfluoroalkoxyfluorocarbon.

(54) HEAT ACCUMULATING LIQUID COMPOSITION AND METHOD FOR HEAT ACCUMULATION

(11) 63-6079 (A)

(43) 12.1.1988 (19) JP

(21) Appl. No. 61-149292 (22) 24.6.1986

(71) UBE IND LTD (72) HIROSHI ITAYA(2)

(51) Int. Cl4. C09K5/00

PURPOSE: To obtain a heat accumulating liquid composition which works stably for a long time and enables the use of a relatively low-temperature heat source, by mixing a dicarboxylic anhydride, a fluoroalcohol, and a dicarboxylic monoester made therefrom.

CONSTITUTION: An objective heat accumulating liquid composition is obtained by mixing a dicarboxylic anhydride (A) (e.g., cyclohexanedicarboxylic anhydride), a fluoroalcohol (B) (e.g., trifluoroethanol), and a dicarboxylic monoester (C) obtained by the reaction of component A with component B. With this composition, heat accumulation and heat generation can be performed by the use of an equilibrium reaction system of the formula. The molar ratio of component C to component A is preferably adjusted to be in the range of 99:1-60:40. A catalyst (e.g., hydrochloric acid or p-toluenesulfonic acid) is also preferably incorporated into the composition for accelerating the progress of the equilibrium reaction system.

C

(54) COLD INSULATOR

(11) 63-6080 (A) (43) 12.1.1988 (19) JP

(21) Appl. No. 61-150012 (22) 26.6.1986

(71) SUMITOMO CHEM CO LTD (72) MASASHI WATANABE

(51) Int. Cl⁴. C09K5/00,A61F7/10,C08L101/00,F25D3/00

PURPOSE: To obtain a cold insulator which can repeatedly be used as a simple cold insulator, such as an ice pillow, and is easy to prepare, by blending a highly water absorbent resin with a base material, shaping the blend into a uniformly expandable composite structure, and dipping the composite structure in a cold reserving liq. for expansion of the structure.

CONSTITUTION: A highly water-absorbent resin, such as a saponified polyvinyl acetate-acrylic ester copolymer or a polyacrylic salt having a crosslinked structure, is blended with a base material (e.g., polyethylene-acrylic ester copolymer). The blend is shaped by extrusion molding, etc., into a uniformly expandable composite structure. This composite structure, together with a cold reserving liq. (e.g., aq. soln. of ethylene glycol), is inserted into a bag made of a synthetic resin or a rubber, and the opening of the bag is sealed. Allowing the bag to stand for a predetermined period of time enables the composite to uniformly expand well in accordance with the shape of the bag. Thus, a cooling material can be prepared with high production efficiency and high yield.

@ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-6078

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和63年(1988) 1月12日

C 09 K B 65 D 3/10 25/14 85/84 M-2115-4H 6927-3E 7123-3E

審査請求 有

発明の数 1 (全4頁)

69発明の名称

半導体用薬剤の収納容器部材

昭61-149412 创特 顋

22出。 昭61(1986)6月27日

砂発 眀

神奈川県川崎市川崎区夜光1丁目2番1号 日本ゼオン株 式会社技術開発センター内

谷 光 @発 明 渚

神奈川県川崎市川崎区夜光1丁目2番1号 日本ゼオン株

式会社技術開発センター内

班 73発 明

神奈川県川崎市川崎区夜光1丁目2番1号 日本ゼオン株 式会社技術開発センター内

日本ゼオン株式会社 の出 顧 人 富士通株式会社 の出

東京都千代田区丸の内2丁目6番1号

弁理士 松永 幸司

20代 理 人

最終頁に続く

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

1. 発明の名称

半群体用薬剤の収納容器部材

- 2. 特許請求の範囲
 - (1) 接被部部材としてフッ素含有重合体を使用する ことを特徴とする半媒体用薬剤の収納容器部材。
- 3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本雅明は、半財体の製造に使用する薬剤を充塡 収納する容器のシール郎材に関するものである。 従来の技術

塩積回路、トランジスターなどの微細加工技術 の進歩は目ざましいものがあり、その製造に使用 されるレジストおよび現像被。リンス液など有機 薬剤の品質管理に対する要求は、とみに厳しくな ってきている。特に製品歩留に直接影響する隣領 粒子,異物の混人は熱急であり、そのため該液は 通常精密磁過され、清浄な環境(クリーンルーム 内)下で精浄な容器に充填されて製品となる。一 般には、その容器としてポリエチレンなどのブラ スチック製の内蓋でシールされたガラス製のびん。 成いは、NBR,シリコーンゴムなどのゴム製の パッキングでシールされた防食性の金属容器が川 いられている。

ところが、かかる容器での保存中に、折角桁密 練過してピンホール・フリーにした内容物に厳細 粒子や異物が混入し、半導体の製造に使用した際、 レジスト塗布工程においてピンホールが発生し、 パターン形成時に欠損部を生ずるという問題があ

本苑明者らはかかる問題点を解決すべく、先ず、 数据粒子や異物の提入原因を調査した。その結果、 容器のシール部材として使用しているプラスチッ ク製の内査、或いは、ゴム製パッキングが内容物 の製剤により犯され、彼シール部材より溶出した 高沸点化合物が微細粒子や異物の原因となってい ることを究明した。

発明が解決しようとする問題点

水発明者らは、現在費用されているシール部材

のかかる欠点を解決すべく疑惑検討した結果、容 審接被部の部材としてフッ素含有皿合体を使用す ることにより、かかる問題を解決できることを見 い出し、本発明を完成するに到った。

問題点を解決するための手段

本発明の目的は、半界体用薬剤の容器保存時に おける機器粒子や異物の混入を防止し、レジスト 塗布工程におけるピンホール発生を低減すること にある。

本発明のこの目的は、半導体用変剤収納容器の 接液部部材としてフッ素含有重合体を使用するこ とにより速成される。

本発明において使用されるフッ素含有度合体は特に限定されず、いわゆるフッ素樹脂,フッ素ゴムであれば使用することができる。例示するならば、フッ化ピニリデンと例えばヘキサフルオロブロベン,クロロトリフルオロエチレン、ベンタフルオロプロベン,テトラフロロエチレン、パーフロファルコキシフロロエチレンなどの共宜合体がなげられる。

認過したヘキサメチレンジシラザン(以下、IIM DSと略称する)、ポリイソプレン系ネガ型フォトレジスト(商品名OMR 83(東京応化工業社 製))、ノボラック系ポジ型フォトレジスト(商 品名 OFPR-800 東京応化工業社製)を各 々充頃し、表−1に示す材質の内蓋でシール密栓 し、常温で1日1回1分間機倒しにし、1ヶ月間 保存し、レジスト塗布時におけるピンホールを割 定した。結果を表−2に示す。

以下余白。

本発明で使用する半導体用類剤としては特に限定するものではないが、例示するならば、フォトレジスト、X線レジストなどの半導体製造用に使用するレジスト類、脂肪疾炭化水素、脂肪疾ブルコール、多価アルコール、エステル、エーテル、ケトン、ニトロ化合物、アミン類、有機アルカリ水溶液などのレジスト現と破およびリンス液、ヘキサメチレンジラザン・シランカップリング剤、チタネートカップリング剤などのレジスト定着剤などが挙げられる。

宝 体 例

以下に実能例を挙げて本発明をさらに具体的に 説明する。

実施例 !

クリーンルーム内において特密洗浄したガラス 製びんに、0.22ミクロンのフィルターで精密

丧一 1

		
実験番号	内容物	内養材質
1	IIMDS	低密度ポリエチレン
2	"	高密度ポリエチレン
3	"	ポリプロピレン
4	"	フッ素樹脂 A
. 6	n	フッ素樹脂 B
6	OMR83	低密度ポリエチレン
7	"	フッ素樹脂 A
8	OFPR800	低密度ポリエチレン
9	"	フッ素樹脂 A

フッ密樹脂 A;ボリビニリデンジフロライド フッ套樹脂 B;パーフロロアルコキシフロロ カーボン

ピンホール餌定法

1.HMDSピンホール創定

常法により、厚さ4000人の酸化シリコン 周を有するシリコンウェハにIMDSを回転途

表 - 2

布した後、ボジ型フォトレジスト(商品名 ΟΓ PR 800 東京応化工器社製)を譲シリコンウェハ上に回転途布し、提度90℃で20分間ベークし、譲厚1μmのフォトレジスト皮膜を形成した。

表面欠陥検査装置(サーフェススキャン Teacor社製)にてピンポール数を測定した。単位 面積(1 cm²)当りのピンホール数を5回測定し、 その平均値をもってピンホール数とした。

2.フォトレジストピンホール数。

常法により、厚さ4000人の酸化シリコン暦を有するシリコンウエハに回転塗布し、温度85でで20分間プリベークし、腹厚1μmのフォトレジスト皮膜を形成した以外は、HMDSピンホール測定の場合と全く同様に行った。

以下余白

			ピンホール発生数(ウ/lc¤²)			
	実験 番号	内容物	充填直後	15日間 保存後	30日間保存後	
本	4	HMDS	0.5	0.5	0.6	
Æ	5	"	0.5	0 .5	0 . 5	
प्रा	7	OMR83	0 .5	0.5	0 .5	
69	9	OFPR800	0 .5	0.5	0.6	
	1	IMDS	0.5	21.4	37.2	
比	2	"	0.5	10.7	23.	
較	3	"	0 . 0	22.	34.	
151	6	OMR83	0.5	1 1 -3	17.	
	8	OFPRBOO	0.5	10.	15.6	

発明の効果

上記の本発明例と比較例に示されるように、本 発明によれば、長期間に亘り、充壌当初と変わら ない状態で半期体用薬剤を安定して保存すること ができるので、半期休用薬剤の品質管理がきわめ

て容易となり、半帯体の製造に対し有用な発明と いうことができる。

待許山原人 日本ゼオン株式会社 周 富士通株式会社 代理人 护理士 松永 老司 第1頁の続き

砂発 明 者 大 野 良 三 神奈川県川崎市川崎区夜光1丁目2番1号 日本ゼオン株

式会社技術開発センター内

⑫発 明 者 藤 野 勝 裕 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

内